ナノ光ファイバーの作製と、それを用いた量子ドットの特性評価

森永実 研究室 竹村 武士 平成 29 年 3 月 10 日

1. 序論

1986 年に A.Ashkin によってはじめて実 証された光ピンセットは生物学、物理学、 化学などにおいて広く利用されてきた[1]。 現在では、金微粒子や、量子ドットといっ たナノスケールのトラッピングなど用途が 広がっていき、トラップの精度が上がるこ とが期待されている。 生物学では、光ピン セットを用いた細胞、ウイルス、バクテリ ア、DNA 分子の研究に応用されている。

通常の光ピンセットではレーザービーム を集光して勾配力を得ているため、強い勾 配力を得るためには高 NA の対物レンズ、 顕微鏡が用いられる。そのため、光ピンセ ットの実験には装置の準備が必要であった。 この解決策として光ファイバーを用いた光 ピンセットが 1993 年に開発された[5]。光 ファイバーを使用することで、粒子の取り 扱いが非常に簡単になり、微小粒子や生体 分子の捕獲、移動などの実用化に適してい る。しかし、光ファイバーのピンセットは 対物レンズによるそれと比較すると集光力 が弱いため、勾配力が減少し三次元でのト ラッピングが難しいとされており、レンズ 状の先端を持つファイバーチップなども開 発されてきている[11]。

我々はより強い勾配力を持つトラッピン グを可能にするテーパードファイバーチッ プの開発を行っている。理想ファイバー端 のシミュレーションをし、断熱性のあるフ ァイバー構造を取ることで、伝搬ロスなく 強い集光力を持つファイバーチップを作成 することできると考えられる。理想的なフ ァイバーナチップの作成をし、生体粒子な どよりもさらに小さい発光性金属粒子など のナノスケールでのトラッピングを目指し ている。

2. 原理

2.1 テーパードファイバー

テーパードファイバーは光ファイバーの 断面の径を細くしたものであり、細くする 過程で左右のテーパー部分が生じる。図 2.2 はテーパードファイバーの模式図を表して おり、コア・クラッド伝搬部、テーパー部、 クラッド・エア伝搬部の3つに分けられる。 このテーパー部では、コア部に閉じ込めら れていた伝搬モードの染み出しが大きくな るため、モード変換が起こり、伝搬効率が 悪くなる。このロスは、光軸に対する先細 り角度 Ω が増加するほど大きくなる。角度 Ω を用いてテーパー部の長さ z_t を表してお り、表すと

$$z_t = \frac{R}{\tan(\Omega)} \tag{2.1}$$

となる。ここで R はテーパー部のファイ バーの半径である。R における二つのモー ド間のビート長z_bは

$$z_b = \frac{2\pi}{\Delta\beta} = \frac{\lambda}{n_{eff.1} - n_{eff.2}} \quad (2.2)$$



図.1 テーパー角

テーパードファイバーの長さがビート長に 比べ十分長い時($z_t \gg z_b$)にはロスが少なく なり、ファイバー中のモード変換は断熱的 になる。



図.2 テーパー角の断熱、非断熱性[3] 図.2 は横軸がファイバー半径、縦軸がテー パー角度となっており、モード変換が断熱 になるためのテーパー角度の限界値を表し ている。グラフ線より上の角度であるとき にモード変換は非断熱的になり、下の角度 であれば断熱的になるため、伝搬効率を上 げるためのファイバー形状の目安となる。 また、式(2.10)より入射波長の変化によって 断熱角度が変化するため、伝搬させる光の 波長に適したテーパードファイバーを作る 必要がある。 2.2 光ピンセット



図.3 テーパー角の断熱、非断熱性

Mie 散乱領域は、粒子の半径 a が波長よ りも大きい場合を表す。対物レンズで集光 された光が粒子に照射する時、光線 A、B の様に光軸に対して角度θをなして入射す る光がある。光線Aでは微粒子に入射する 時に境界面に生じる力Faiと、微粒子を出る 時に境界面に生じる力Faoの合力はFaとな る。同様に光線 B でも F_b が生じ、 $F_a \ge F_b$ の 合力 F は対物レンズの光軸方向に引き寄せ られる力となる。A-B 間に存在する光線の 屈折によって働く力を足し合わせたものが、 微小球全体に働く力となり、微小球はスポ ット付近にトラップされる。ただし、微小 球がスポットよりも下に位置している場合 は、屈折率の大小にもよるが、スポット付 近に引き寄せる力が弱く、反射によって微 粒子が押し出される力が強くなるため、ト ラップが困難になる。

微粒子の大きさが波長よりも小さい領域 においては、サブミクロン、ナノメートル サイズの微小球は、不均一な電場中を移動 する誘電双極子として考えられる。この場 合、この双極子は力Fの勾配力が生じる。

$$F = \frac{1}{2} \alpha \nabla E^2 \tag{2.3}$$

E は電場の強度、αは分極率である。∇E²は 電場の強度に比例するため、F のベクトル 成分は光の強度が増加する方に向く。よっ て3次元的に収束されたレーザーであれば、 点双極子は対物レンズの焦点に引き寄せら れていく。トラップする上で、重要になっ てくる、もう一つの光学的な力であるF_{rad} は、粒子の表面で光子が散乱や吸収された 時に起こる、粒子への放射圧であり、

$$F_{rad} = \frac{nP}{c} C_{est} \tag{2.4}$$

 $C_{est} = C_{scat} + C_{abs} = \frac{k^4 |\alpha|^2}{4\pi} + k\alpha"$ (2.5) で表される。Pはポインティングベクトルの 時間平均、nは媒質の屈折率である。 C_{est} は 吸収断面積 C_{abs} と散乱断面積 C_{scat} の合計で あり、 α "は分極率の虚数部分を表している。 勾配力 F は分極率に対して比例しており、 F_{rad} は分極率を持つ粒子材料の選択が、光 トラップの重要な要素となる。

$$\alpha = 3V \frac{\varepsilon_p - \varepsilon_m}{\varepsilon_p + 2\varepsilon_m}$$
(2.24)

分極率は式(2.24)で表される。Vは粒子の体 積、 ϵ_p 、 ϵ_m はそれぞれ粒子と溶媒の誘電率 である。ただし、これは粒子の径が波長に 対してかなり小さい場合のみ有効となる (d<< λ)。



図.4 ファイバーチップの電場強度分布[4 図.4 はサブミクロンまでテーパー化した 光ファイバー中の電場の強度を表したもの である[21]。ファイバー先端から放出され た光はファイバー端から離れるにつれて、 強度が減少していくが、先端部分ではファ イバーから出たにもかかわらず、強い強度 の電場が存在していることがわかる。その ため、先端部分での勾配力が高まり、粒子 が先端でトラップされるようになる。

3 実験

3.1 ファイバー径のシミュレーション

ファイバー断面から放射されるレーザー の強度分布の計算を行った。まず、ファイ バー半径aにおける縦方向伝搬定数βを求め た。導波モードにおいてβはファイバーの固 有方程式によって決定される。python を使 用した挟み込みの計算で各半径におけるβ の値を求め、ファイバー内外におけるレー ザー強度を求めた。

2.3 ファイバー光ピンセット



図 5. ファイバー半径 r による電場強度分布 図.5は伝搬光波長532nm、a=120nm(青、 オレンジ)、180(緑、赤)、240nm(紫、茶)、 300nm(桃、灰)、360nm(黄土、水)、におけ るファイバー内外でのレーザーの強度分布 を表している。一番強度が強くなるのはフ ァイバー中心 r=0 の部分であるが、外に向 かっていき、ファイバー外に出たときにグ ラフは連続ではなくなり、ファイバー内よ りも高い強度となっている場が存在する。 そのため、ファイバーからの漏れ出しが大 きくなり、断面の集光度が低くなる。特に a=120nm では他と半径の時と比べなだら かなカーブをしており 1000nm 付近でもあ る程度の強度を持っているため、ほとんど の光がファイバー外に出てしまっているこ とがわかる。そのため、光の閉じ込めには 限界があり、効率的に集光するためには波 長と同等程度から半波長程度の径を持った テーパードファイバーチップが良いと考え た。

3.2 光ピンセットの実験

微粒子をトラップするためのレーザー光源 として DPSS レーザーを用いた。図は光ピ ンセット実験の模式図である。レーザーは ビームエキスパンダーで広げられ、顕微鏡 内部に入射する。顕微鏡内部に備わってい るビームスプリッターによって対物レンズ にレーザーが入射される。対物レンズの倍 率は 50 倍、NA は 0.75 の物を使用した。 1064nm カットフィルターによって不要な 赤外光をカットした後のレーザーパワーは 55mW で、カバーガラス透過後の粒子に直 接かかるレーザーパワーは20mWであった。



図.6 光ピンセット実験の光学系 図7はレーザーによってトラップされた 粒子の時間経過を表している。溶液中の粒 子は溶液の乾燥や、ブラウン運動などによ って移動している。これをすべての径のポ リスチレン球で行った結果、10、5、2、1µm の径の球でのトラップを確認できた。



図.7 トラップされている粒子

3.3 テーパードファイバーの作製

加工にはファイバー延伸用のXステージ ①、Xステージ②、火口ノズル用のYステ ージの3つのステージで制御する。ステー ジの制御にはArduinoを用いており、ステ ージの移動距離、速度、タイミングを変え ることができる。ファイバー伝搬方向を二 つのXステージで制御することで、加熱距 離Lを調整、左右非対称性のテーパードフ ァイバーを作成することができる。光ファ イバーはXステージ①、②にそれぞれ彫ら れている溝と、上部の磁石によって挟まれ 定されている。



図8 光ファイバー加工機

テーパードファイバーの作製について 2 種類の延伸方法を用いた。1 つは X ステー ジ①と X ステージ②を逆方向に移動させる 単延伸である。この場合 L の値は最も小さ くなる。図 3.12 は単延伸によって片側を 2.5mm ずつ引き伸ばしたときに作製され たテーパードファイバーの直径分布である。 上部写真の画像はこのテーパードファイバ ーの最小径部分であり、11.2µm であった。 左右等速度、同距離延伸しているため、左 右対称なテーパードファイバーが作製され た。これを左右の延伸速度、延伸距離を変 えることで左右非対称なテーパードファイ バーを作製され、テーパー角を変化させる ことが出来る。 2 つ目の方法は両方のステージを同じ方 向に移動させながら、ステージ間の距離を 少しずつ離していく振動延伸である。バー ナーで加熱されるファイバーの範囲が大き くなるため L の値がその振幅によって変化 する。式(2.19)よりテーパードファイバーの 最小径は加熱距離 L と延伸距離 Z によって 決まる。Z はステージの移動距離と等しく なるため、Arduino で制御することができ るが、L は実測できないため、実験結果と 理論値とのフィッティングより求めた。



図9 延伸距離でのファイバー径の変化 図9は延伸距離によるテーパードファイバ ーの中心部分の最小径との関係を表したも のである。赤点、赤線で示す単延伸でのL は1120nmであった。振動延伸での振幅は 1.0mmに設定し、一周期で500µmファイ バーが伸びるように設定した。青点、青線 で示されるグラフが振動延伸であり、これ よりL=1650nmを得た。

3.4 ファイバーチップによる光ピンセット

対物レンズによる光ピンセット実験でも 使用した DPSS レーザー(532nm)を用いて、 ファイバーピンセット実験を行った。加工 していない状態のファイバー端から放射さ れるレーザーのパワーは約15mWであった。





図 10 の t=0 において、レーザーの光をカ ットしているときはチップ先端のポリスチ レン粒子はt=2になっても移動していない。 レーザーをファイバーに透過させると、先 端にあった粒子がチップから離れる方向に 2~3µm 移動した(t=6.0s)。これは粒子がレ ーザー光を反射したことにより、反作用の 力を受け、移動したものだと考えた。ファ イバーチップから放射される光は先端から 広がっていくがチップ先端の形状がなだら かな円状であったため、光軸方向の成分が 強く、粒子が押し出されたと考えた

結論、展望

ファイバーピンセットの勾配力を比較する 対象として、対物レンズによる光ピンセッ ト実験を行い、捕捉可能粒径の実験を行っ た。テーパード光ファイバーの延伸加工装 置は二軸のステージを用いて加熱距離、延 伸長さを調整できるよう設計した。延伸距 離とファイバーの最小径の関係を実験によ りもとめ、理論値と照らし合わせた。

ファイバー加工の精度が上がりナノスケ ールでの形状加工が可能となれば、伝搬ロ スがほぼ 0 のファイバーチップ製作が可能 となる。CO2 レーザーなどの局所的な加熱 をする装置の組み合わせにより、ファイバ ーチップによるナノ粒子の光ピンセットを 目指す。

参考文献

- Ashkin, J.M. Dziedzic, J.E. Bjorkholm, and S. Chu, "Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles," Opt. Lett. **11**, 288-290 (1986)
- [2] Taguchi, H. Ueno, T. Hiramatsu, and M. Ikeda, "Optical trapping of dielectric particle and biological cell using optical fiber," Electron. Lett. 33, 413-414 (1997)
- [3] Kali P Nayak, Mark Sadgrove, Ramachandrarao Yalla, Fam Le Kien and Kohzo Hakuta 'Nanofiber quantum photonics' J. Opt. 20 (2018)073001 (52pp)
- [4] G.Brambilla 'Optical fibre nanowires and microwires : a review' J. Opt. 12 (2010) 043001 (19pp)